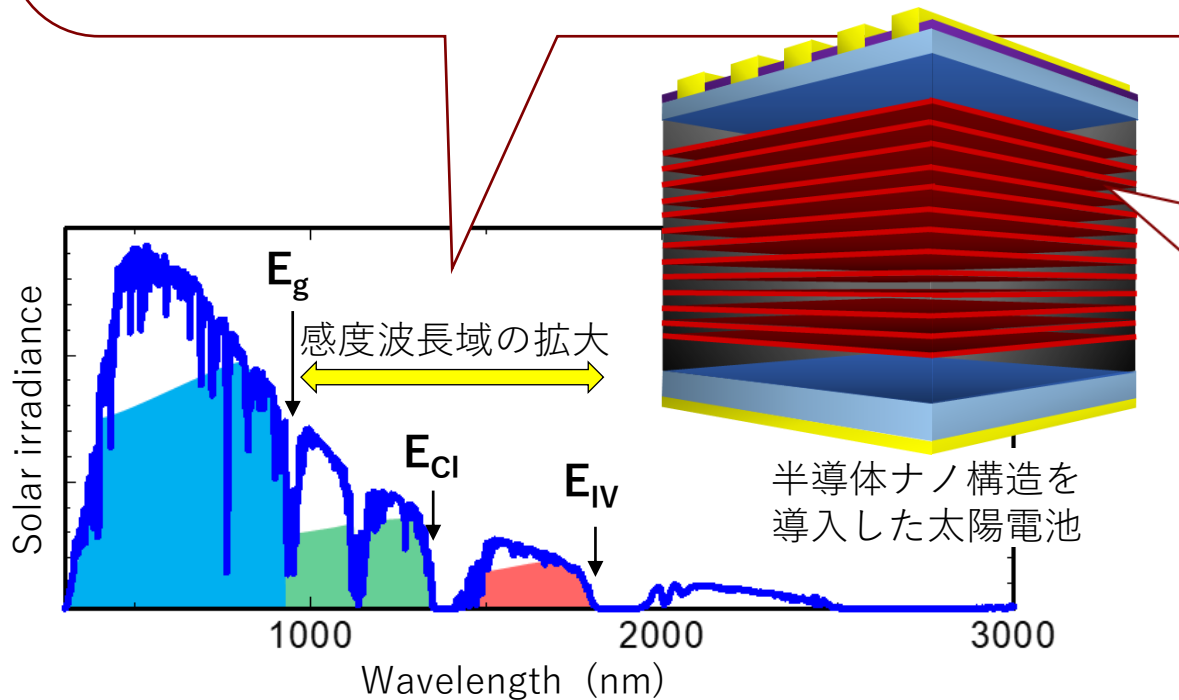
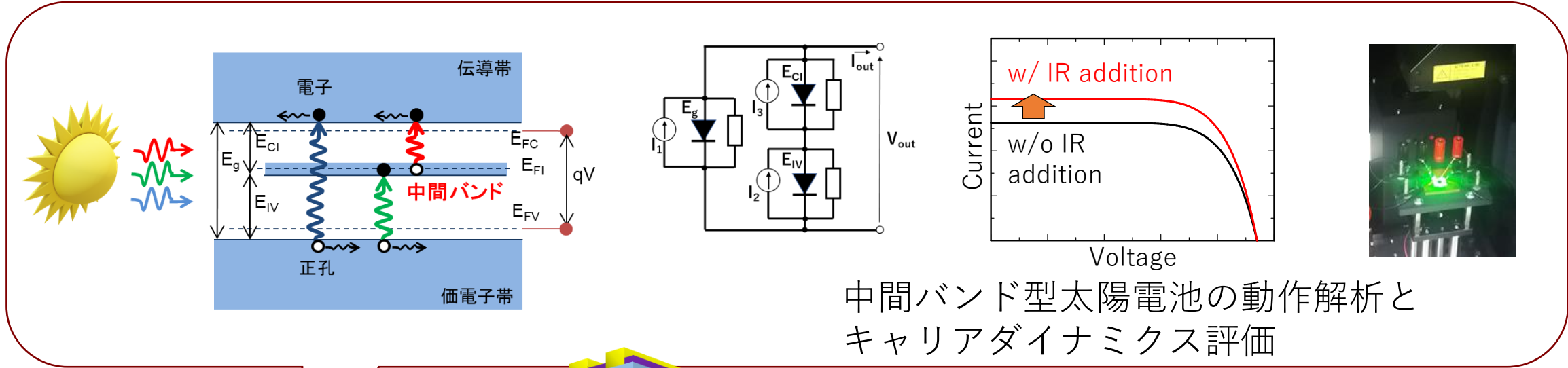


半導体ナノ構造形成制御技術の開発と高効率太陽電池への応用



分子線エピタキシーによる
III-V族半導体ナノ構造の形成制御技術の開発

